

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



**PRIORITY DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:**

103 01 086.6

REC'D 24 MAR 2004

**Anmeldetag:**

14. Januar 2003

WIPO

PCT

**Anmelder/Inhaber:**

Siemens Aktiengesellschaft, 80333 München/DE

**Bezeichnung:**

Organischer Feldeffekt Transistor, integrierter  
Schaltkreis

**IPC:**

H 01 L 51/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 10. März 2004  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

Best Available Copy



## Beschreibung

## Organischer Feldeffekt Transistor, integrierter Schaltkreis

- 5 Die Erfindung betrifft einen organischen Feldeffekt Transistor (OFET) und/oder einen integrierten Schaltkreis auf organischer Basis mit hoher Schaltfrequenz.

10 Bekannt sind integrierte Schaltungen auf organischer Basis mit beispielsweise einem Ringoszillator Layout, wobei das Layout aber keineswegs in Hinsicht auf die Schaltfrequenz organischer Schaltungen hin optimiert ist (W. FIX et al. Appl. Phys. Lett., 81, 1735 (2002)).

- 15 Nachteilig an dem bekannten Layout für organische Elektronik ist, dass keine organischen Leiterbahnen vorgesehen sind.

20 Die Schaltungslayouts aus der Siliziumelektronik können nicht einfach übernommen werden, da durch die speziellen elektrischen Eigenschaften der organischen Materialien angepasste Layouts nötig sind. So spielt der Leiterbahnwiderstand bei herkömmlichen integrierten Schaltungen praktisch keine Rolle, da Metalle verwendet werden, die im Vergleich zu organischen Leitern einen vernachlässigbar kleinen Widerstand haben. Verwendet man organische Leiterbahnen, spielt die Breite und Länge dieser Leiterbahnen sowie die Anordnung der einzelnen Bauelemente eine wichtige Rolle.

- 30 In dem Bemühen, eine auf organischer Elektronik basierende digitale Schaltung zu schaffen, stellt sich die Aufgabe, die Grundbausteine aller digitalen Schaltungen wie Transistor, Inverter und NAND- bzw. NOR-Gatter neu zu entwerfen und ein geeignetes Layout dafür zu schaffen.

- 35 Gegenstand der Erfindung ist daher ein organischer Feldeffekttransistor, zumindest eine erste Elektrodenschicht mit Source- und Drain-Elektroden, eine halbleitende Schicht, eine

Isolatorschicht und eine zweite Elektrodenschicht umfassend, bei dem in der ersten Elektrodenschicht eine der Elektroden, Source oder Drain die jeweils andere bis auf eine Seite oder Stelle, die Anschlussseite oder -stelle dieser Elektrode, 2-dimensional umschliesst, so dass ein Stromkanal ausbildbar ist, der an einer Seite oder Stelle einer Elektrode der ersten Elektrodenschicht beginnt und endet.

Unter Layout wird hier die Form und Anordnung der Elektroden, der Leiterbahnkreuzungspunkte und Durchkontakte (=vertikale Verbindung von Leiterbahnen, die sich in verschiedenen Ebenen befinden), verstanden. Durch das Layout werden Serienwiderstände und parasitäre Kapazitäten bestimmt, die wesentlichen Einfluss auf die Schaltgeschwindigkeit und auch auf die Funktionsfähigkeit der integrierten Schaltung haben.

Nach einer Ausführungsform der Erfindung begrenzt die Source-Elektrode die Drain-Elektrode jedes verwendeten organischen Feldeffekt-Transistors (OFET) an drei Seiten, die jeweils umschlossene Elektrode, die Drain-Elektrode (Drain und Source kann natürlich auch vertauscht sein) ist dann nur auf einer Seite offen und hat nur an einer Seite einen Anschluss, das heißt der Stromkanal, der sich nach Anlegen der Gatespannung bildet, beginnt und endet an der gleichen Seite der Elektrode, der Anschlussseite, und ist z.B. u-förmig oder mäanderförmig.

Nach einer weiteren Ausführungsform, die mit der oben beschriebenen Ausführungsform vorzugsweise kombiniert wird, sind die OFETs im NAND oder NOR-Gatter so angeordnet, dass sich jeweils die Anschlussseiten gegenüberliegen. Im NAND- und/oder im NOR-Gatter sind dazu je 2 oder mehr OFETs parallel (zwei oder mehr u-förmige Kanäle nebeneinander im NOR-Gatter) oder ineinander (zwei oder mehr u-förmige Kanäle ineinander im NAND-Gatter) verschachtelt. Dabei befinden sich die Verbindungsleitungen und/oder die Ein- und Ausgänge jeweils vorzugsweise im Bereich zwischen den Anschlussseiten.

Nach einer weiteren Ausführungsform überdeckt die Gate-Elektrode neben dem ganzen Kanal zusätzlich einen kleinen Teil der Source oder Drain Elektrode. Dabei ist der Stromkanal ganz überdeckt und zusätzlich zumindest noch ein Teil einer oder beider ersten Elektroden, wobei dieser zusätzlich überdeckte Teil in der Breite im Bereich von 0 bis 20µm und in der Länge im Bereich der Länge des Stromkanals liegt. Die Breite der Überdeckung hängt von der Justiergenauigkeit der Herstellungstechnologie ab und liegt im Bereich von wenigen (0 bis 8) µm bis zu etwa 20 µm, vorzugsweise 1 bis 5 µm.

Nach einer Ausführungsform sind Löcher oder Unterbrechungen in der Halbleiterschicht, die Leckströme zwischen den OFETs verringern, vorgesehen. Diese Löcher befinden sich vorzugsweise zwischen den Anschlussseiten. Diese nachträglich erzeugten Löcher oder Unterbrechungen dienen dazu, Leckströme zu verringern, die durch die unabsichtliche Hintergrunddotierung oder Verunreinigung der typischerweise unstrukturiert und den kompletten Chip abdeckenden Halbleiterschicht erzeugt werden.

Wieder eine andere Ausführungsform sieht vor, dass anstelle einer elektrischen Verbindung, die teilweise zwischen der Gate-Elektrode und der Drain-Elektrode eines load-OFETs nötig ist, ein Durchkontakt eingesetzt wird, der zusätzlich an den Ausgang des Inverters angeschlossen ist. Dadurch kann zumindest ein Durchkontakt eingespart werden. Typischerweise benötigt man einen Durchkontakt für die Verbindung Gate - Drain vom load-FET und einen weiteren am Inverterausgang für die Verbindung mit dem folgenden Inverter/Logikgatter; diese beiden Durchkontakte können das geeignete Layout zusammengelegt werden)

Nach einer weiteren Ausführungsform ist für den Fall, dass für die Schaltung eine elektrische Verbindung zwischen der Gate-Elektrode und der Source-Elektrode eines drive-OFETs nö-

tig ist, der Durchkontakt vorzugsweise so geformt, dass er bis zu einer oder bis zu beiden Seiten des OFETs reicht. Dadurch haben mehrere hintereinandergeschaltete Inverter, NAND- oder NOR-Gatter einen gemeinsamen Durchkontakt.

5

Durch das hier beschriebene Layout ergibt sich eine Reihe von Vorteilen:

10 Schnellere integrierte Schaltungen: Durch die optimale Ausnutzung der Fläche für die organischen Elektroden und durch die sehr kurzen Verbindungsleitungen ergeben sich niedrige Serienwiderstände und damit höhere Schaltgeschwindigkeiten. Durch die Kürze der Verbindungsleitungen, die Verringerung der Zahl der nötigen Leiterbahnkreuzungen und die Minimierung  
15 der Gate-Elektrode wird die parasitäre Kapazität deutlich verkleinert, was ebenfalls die Schaltgeschwindigkeit bedeutend erhöht.

20 Stabilere Schaltungen und geringerer Leistungsverbrauch durch Minimierung der Leckströme: Die Leckströme werden zum einen durch die Anordnung der Elektroden minimiert, zum anderen durch die Löcher in der Halbleiterschicht. Durch die Anordnung der Elektroden werden Leckströme zwischen verschiedenen Invertern bzw. NAND- oder NOR-Gattern gänzlich unterdrückt,  
25 da jeweils benachbarte Elektroden auf dem gleichen elektrischen Potential (Versorgungsspannung oder Erdung) liegen, was wiederum eine Folge davon ist, dass eine OFET Elektrode die jeweils andere bis auf eine Seite oder Stelle umschließt und abschirmt. Zum Beispiel liegt in Figur 2a) die Elektrode 5  
30 auf Erdung und Elektrode 1 auf Versorgungsspannung, zwei unmittelbar benachbarte, (in der Figur übereinanderliegende) Inverter berühren sich dann nur mit Elektroden, die auf gleichem Potential liegen (vgl auch Figur 5).

35 Zusätzlich werden Leckströme innerhalb eines Inverters oder Gatters durch Löcher in der Halbleiterschicht unterbunden. So

kann beispielsweise in Figur 2b) fast kein Leckstrom zwischen Ausgang 11 und der Elektrode 1 fließen.

5 Schaltungen sind gemäß der Erfindung wesentlich einfacher zu entwerfen: die Inverter, bzw. die logischen Gatter können bausteinartig zusammengesetzt werden, ohne dass Abstände eingehalten werden müssen. Außerdem lassen sich die Kanalgeometrien (Kanal-Länge und -Breite) leicht skalieren ohne die äußere Form der OFETs zu ändern. Schließlich ist der Platzbedarf der Schaltung geringer, deshalb kann die gesamte zur Verfügung stehende Fläche vorteilhaft genutzt werden.

10 Schließlich wird durch Zusammenlegung von Durchkontakten deren Zahl reduziert (vgl. Figur 5).

15 Im folgenden wird die Erfindung noch anhand einzelner Ausführungsformen näher erläutert:

Figur 1 zeigt zwei Layouts für einen OFET.

20 Figur 2 zeigt zwei Layouts für einen Inverter.

Figur 3 zeigt ein Layout für ein 2-fach NOR-Gatter.

Figur 4 zeigt ein Layout für ein 2-fach NAND-Gatter und

Figur 5 zeigt ein Layout für einen 5-stufigen Ringoszillator

Figur 1 zeigt einen OFET mit einer ersten Elektrode 1 (Source oder Drain) und einer zweiten Elektrode 2 (Drain oder Source), wobei die erste Elektrode 1 die zweite Elektrode 2 bis auf eine Seite oder an drei von vier Seiten umschließt. Übrig bleibt nur die Anschlussseite 4 des OFETs, an der die erste Elektrode 1 die zweite Elektrode 2 nicht umgibt.

30

35 Figur 1a) zeigt die einfachste Ausführung, in der ein U-förmiger Stromkanal (OFET-Kanal 3) gebildet wird und

Figur 1b) zeigt eine etwas elaboriertere Ausführungsform bei der ein mäanderförmiger OFET-Kanal 3 gebildet wird.

Figur 2 zeigt zwei Layouts für einen Inverter:

5

Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten einen Inverter zu verschalten, diese unterscheiden sich durch die Art des Anschlusses der Gate-Elektroden des load-OFETs. Beide Varianten lassen sich sinnvoll in Schaltungen verwenden. Die in Figur 2 gezeigten Layouts sind Ausführungsformen der Erfindung gemäß dieser beiden Varianten.

Figur 2a) zeigt einen Inverter mit load-OFET auf Ausgang: Der Inverter umfasst zwei OFETs, den Lade-OFET (load-OFET) und den Steuerungs-OFET (drive-OFET). Die Source-Elektrode 1 des load-OFETs umschließt die Drain-Elektrode 2 des load-OFETs an drei Seiten, es entsteht ein OFET-Kanal 3, den die Gate-Elektrode 13 des load-OFETs bedeckt, wobei auch noch ein Teil der Source-Elektrode 1 und der Drain-Elektrode 2 des load-OFETs mitbedeckt werden. Außerdem ist die Gate-Elektrode 13 über den Durchkontakt 10 sowohl mit der Source Elektrode 2, dem Ausgang 11 und der Source Elektrode 7 des drive-OFETs verbunden. Die Gate-Elektrode 8 des drive-OFETs bedeckt den Kanal 6 des Drive-OFETs und ist mit dem Eingang 12 verbunden. Drain-Elektrode 5 des drive-OFETs umschließt Source-Elektrode 7 und definiert so den Kanal 6. Die Löcher oder Unterbrechungen 9 in der Halbleiterschicht befinden sich zwischen load und drive OFET und verhindern Leckströme. Die Versorgungsspannung wird an Elektrode 1 angelegt, Elektrode 5 liegt auf Erdung. Diese beiden Elektroden umschließen fast den gesamten Inverter und schirmen ihn dadurch von anderen Bauelementen ab. Beim Umschalten des Inverters ändert sich nur das Potential von Elektrode 2 oder 7, die miteinander verbunden sind und sich im Inneren des Inverters befinden.

35

Die elektrische Verbindung, die, je nach Schaltung, zwischen der Gate-Elektrode 13 und der Drain-Elektrode 2 des load-

OFETs nötig ist, wird über einen Durchkontakt 10 realisiert, der zusätzlich an den Ausgang 11 angeschlossen ist.

Das in Figur 2b) gezeigte Beispiel eines Inverters hat den load-OFET Gate auf Versorgungsspannung. Der Aufbau ist analog zu dem aus Figur 2a). Im Unterschied zu 2a) ist die Gate-Elektrode 13 hier mit der Source-Elektrode 1 durch den Durchkontakt 10a verbunden und nicht wie in 2a) mit dem Durchkontakt 10a zum Ausgang 11. Der Durchkontakt 10b ist langgestreckt bis an den Rand von Elektrode 1, was den Vorteil hat, dass nebeneinander liegende Inverter den Durchkontakt gemeinsam nutzen können.

Ist für die Schaltung eine elektrische Verbindung zwischen der Gate Elektrode 13 und der Source Elektrode 1 eines OFETs nötig, so ist der Durchkontakt vorzugsweise so geformt, dass er bis zu den Seiten des OFETs reicht. Dadurch haben mehrere hintereinandergeschaltete Inverter, NAND- oder NOR-Gatter einen gemeinsamen Durchkontakt.

In Figur 3 wird ein Layout für ein 2-fach NOR-Gatter gezeigt: Das Layout entspricht im wesentlichen dem des Inverters aus Figur 2b) mit dem Unterschied, dass zwei drive-OFETs parallel geschaltet sind. Der zweite drive-OFET umfasst die Source-Elektrode 14 und hat eine gemeinsame Drain Elektrode 5 mit dem ersten drive-OFET. Die Gate-Elektrode 15 des drive-OFETs ist mit dem zweiten Eingang 12b des NOR-Gatters verbunden. Das gesamte NOR-Gatter wird durch die beiden Elektroden 1 und 5 abgeschirmt, die auf Versorgungsspannung bzw. Erdung liegen.

In Figur 4 wird ein zweifach NAND-Gatter gezeigt.

Das NAND-Layout entspricht ebenfalls im wesentlichen dem Inverter aus Figur 2b) mit dem Unterschied, dass zwei drive-OFETs in Reihe geschaltet sind. Der zweite drive-OFET wird vom ersten an drei Seiten umschlossen. Source-Elektrode 7 vom ersten drive-OFET ist gleichzeitig die Drain-Elektrode des



zweiten drive-OFETs. Die Source-Elektrode 14 bestimmt den Kanal 16 des zweiten drive-OFETs und wird von der Gate-Elektrode 15 abgedeckt, welche mit dem zweiten Eingang 12a verbunden ist. Auch bei diesem Layout ergibt sich eine Abschirmung durch Elektrode 1 und 5.

Figur 5 schließlich zeigt einen 5-stufigen Ringoszillator, der fünf Inverter, die gemäß der Figur 2b aufgebaut sind, umfasst. Die Inverter sind so angeordnet, dass in der Mitte ein gemeinsamer Durchkontakt 10 (10b) für alle Inverter genutzt werden kann. Außerdem sind die Inverter direkt aneinanderstoßend angeordnet, was durch das Layout gemäß der Erfindung erst möglich ist. An den Enden werden die Inverter durch die Verbindungsleitungen 17 verbunden, auch werden die Löcher bzw. Unterbrechungen im Halbleiter 9 zwischen den Verbindungsleitungen fortgesetzt um Leckströme zu verhindern. Der Ausgang 11 des Ringoszillators zweigt an einer Verbindungsleitung 17 ab.

In Figur 5 ist eindrucksvoll gezeigt, wie effizient Schaltungslayouts mit Hilfe der Erfindung entstehen. Insbesondere werden hier Leitungen durch direkten Kontakt ersetzt, was z.B. zu höherer Schaltgeschwindigkeit führt.

Die Erfindung betrifft einen organischen Feldeffekt Transistor (OFET) und/oder einen integrierten Schaltkreis auf organischer Basis mit hoher Schaltfrequenz. Durch die Zusammenlegung der beiden Enden des Stromkanals ergeben sich kompakte und schnelle Schaltungs-Layouts.

## Patentansprüche

1. Organischer Feldeffekttransistor (OFET), zumindest eine  
5 erste Elektrodenschicht mit Source- und Drain-Elektroden, ei-  
ne halbleitende Schicht, eine Isolatorschicht und eine zweite  
Elektrodenschicht umfassend, bei dem in der ersten Elektro-  
denschicht eine der Elektroden, Source oder Drain die jeweils  
andere bis auf eine Seite oder Stelle, die Anschlussseite  
oder -stelle dieser Elektrode, 2-dimensional umschließt, so  
10 dass ein Stromkanal in der halbleitenden Schicht ausbildbar  
ist, der an einer Seite einer Elektrode der ersten Elektro-  
denschicht beginnt und endet.
2. OFET nach Anspruch 1, bei dem eine der ersten Elektroden  
15 die andere jeweils an drei von vier Seiten begrenzt.
3. OFET nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 oder 2, bei  
dem die zweite Elektrodenschicht den Stromkanal ganz über-  
deckt und zumindest zusätzlich noch einen Teil einer der ers-  
20 ten Elektroden, wobei dieser noch zusätzlich überdeckte Teil  
in der Breite im Bereich von 0 bis 20µm und in der Länge im  
Bereich der Länge des Stromkanals liegt.
4. OFET nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei Löcher  
und/oder Unterbrechungen in der Halbleiterschicht vorhanden  
sind, um Leckströme zu verringern.
5. Integrierte Schaltung mit zumindest zwei OFETs nach einem  
der vorstehenden Ansprüche, wobei die OFETs im NAND oder NOR-  
30 Gatter so angeordnet sind, dass sich jeweils die Anschluss-  
seiten oder -stellen gegenüberliegen.
6. Integrierte Schaltung nach Anspruch 5, wobei sich die Ver-  
bindungsleitungen und/oder die Ein- und Ausgänge jeweils im  
35 Bereich zwischen den Anschlussseiten oder -stellen befinden.

7. Integrierte Schaltung nach einem der Ansprüche 5 oder 6, wobei Löcher und/oder Unterbrechungen in der Halbleiterschicht vorgesehen sind.

5 8. Integrierte Schaltung nach Anspruch 7, wobei die Löcher und/oder Unterbrechungen sich zwischen den Anschlusseiten oder -stellen befinden.

10 9. Integrierte Schaltung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, wobei anstelle zumindest einer elektrischen Verbindung ein Durchkontakt eingesetzt wird.

10. Integrierte Schaltung nach Anspruch 9, wobei der Durchkontakt zumindest bis zu einer Seite des OFETs reicht (10b).


Zusammenfassung

Organischer Feldeffekt Transistor, integrierter Schaltkreis

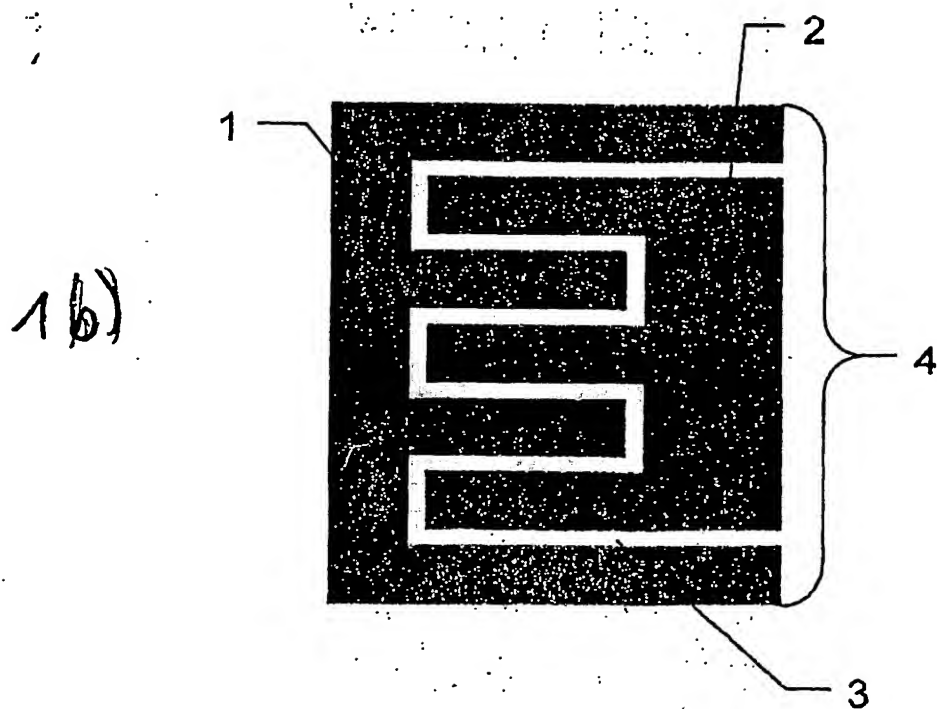
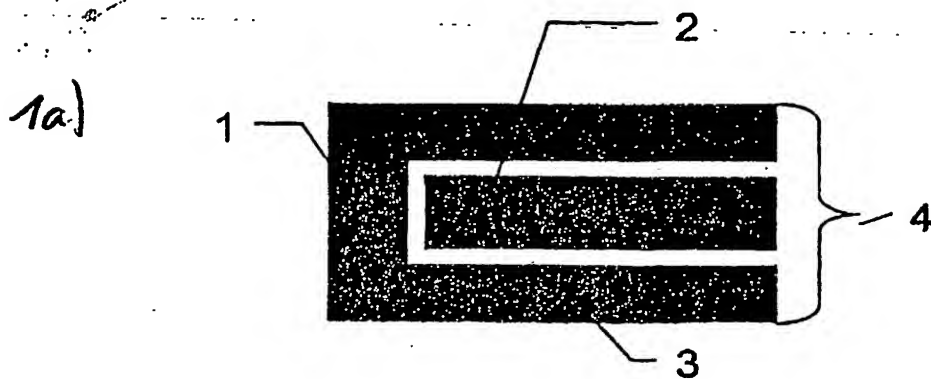
- 5 Die Erfindung betrifft einen organischen Feldeffekt Transistor (OFET) und/oder einen integrierten Schaltkreis auf organischer Basis mit hoher Schaltfrequenz. Durch die Zusammenlegung der beiden Enden des Stromkanals ergeben sich kompakte und schnelle Schaltungs-Layouts.

10

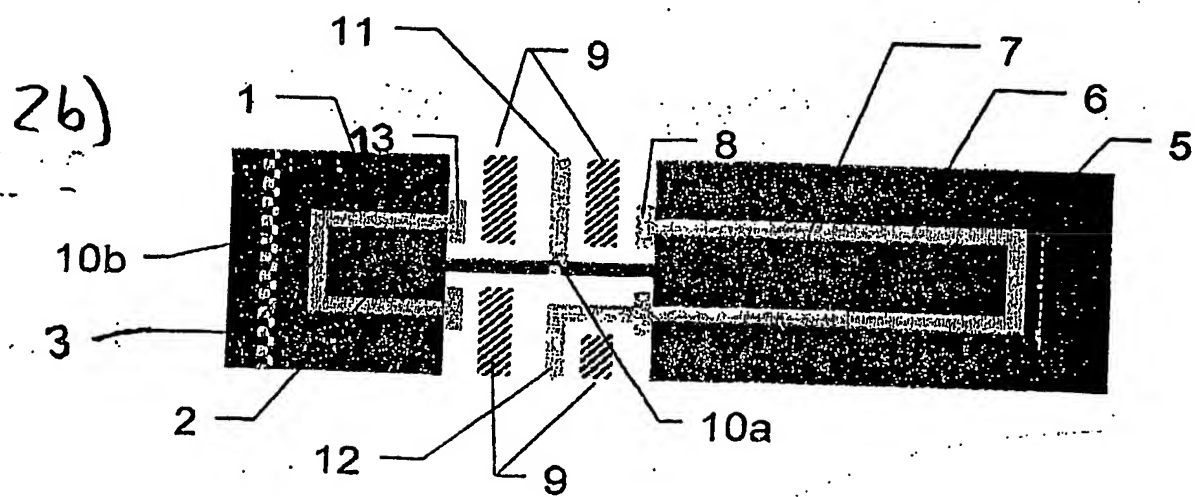
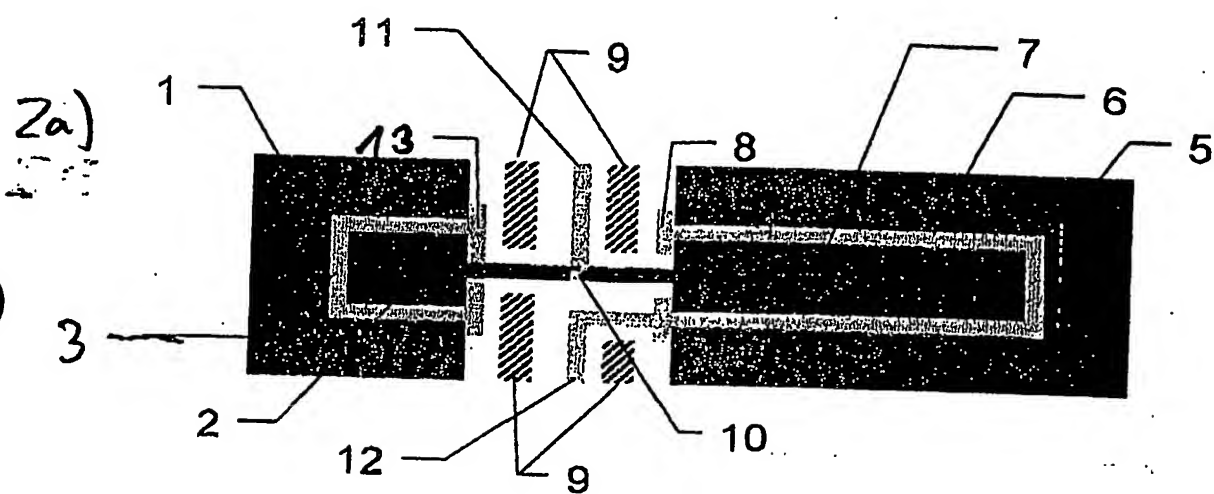
Figur 1



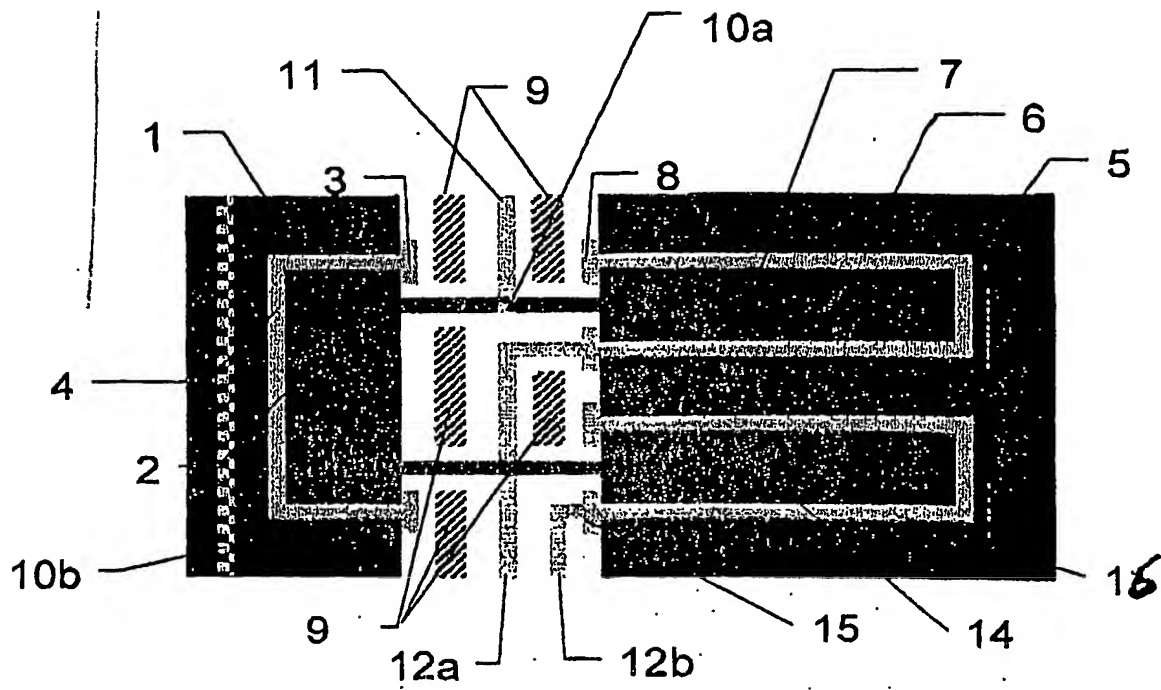
Figur 1



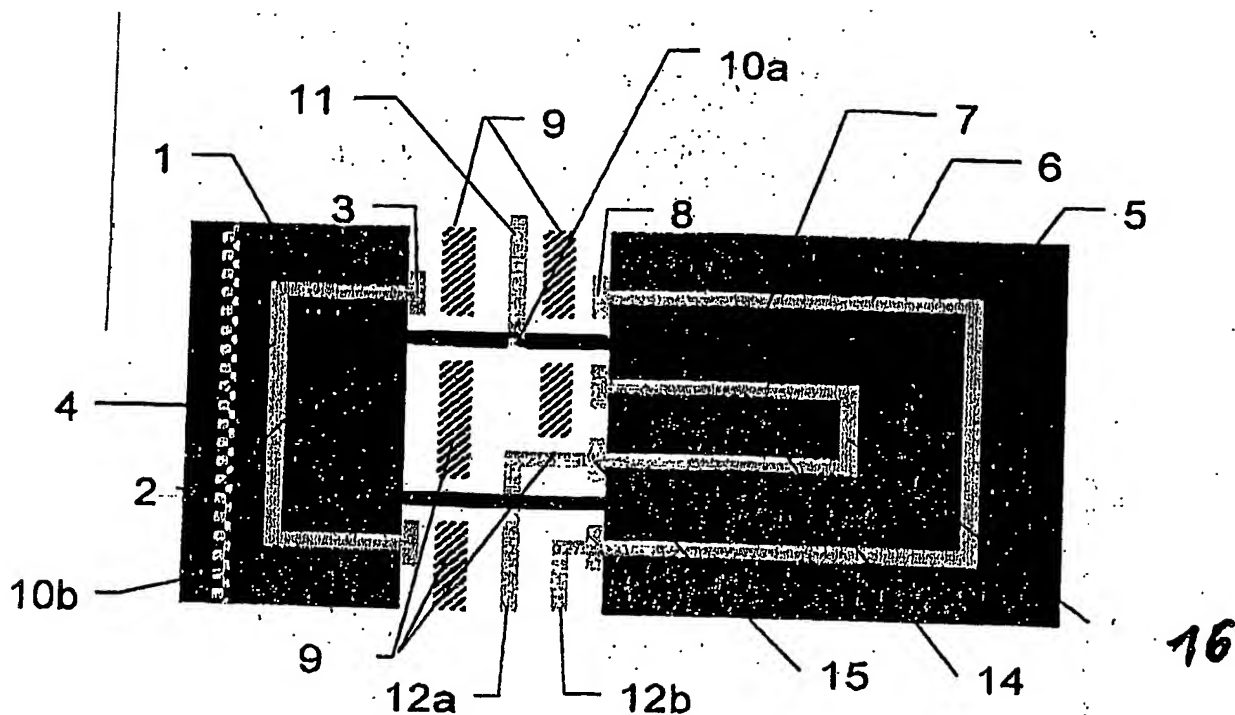
Figur 2



Figur 3



Figur 4



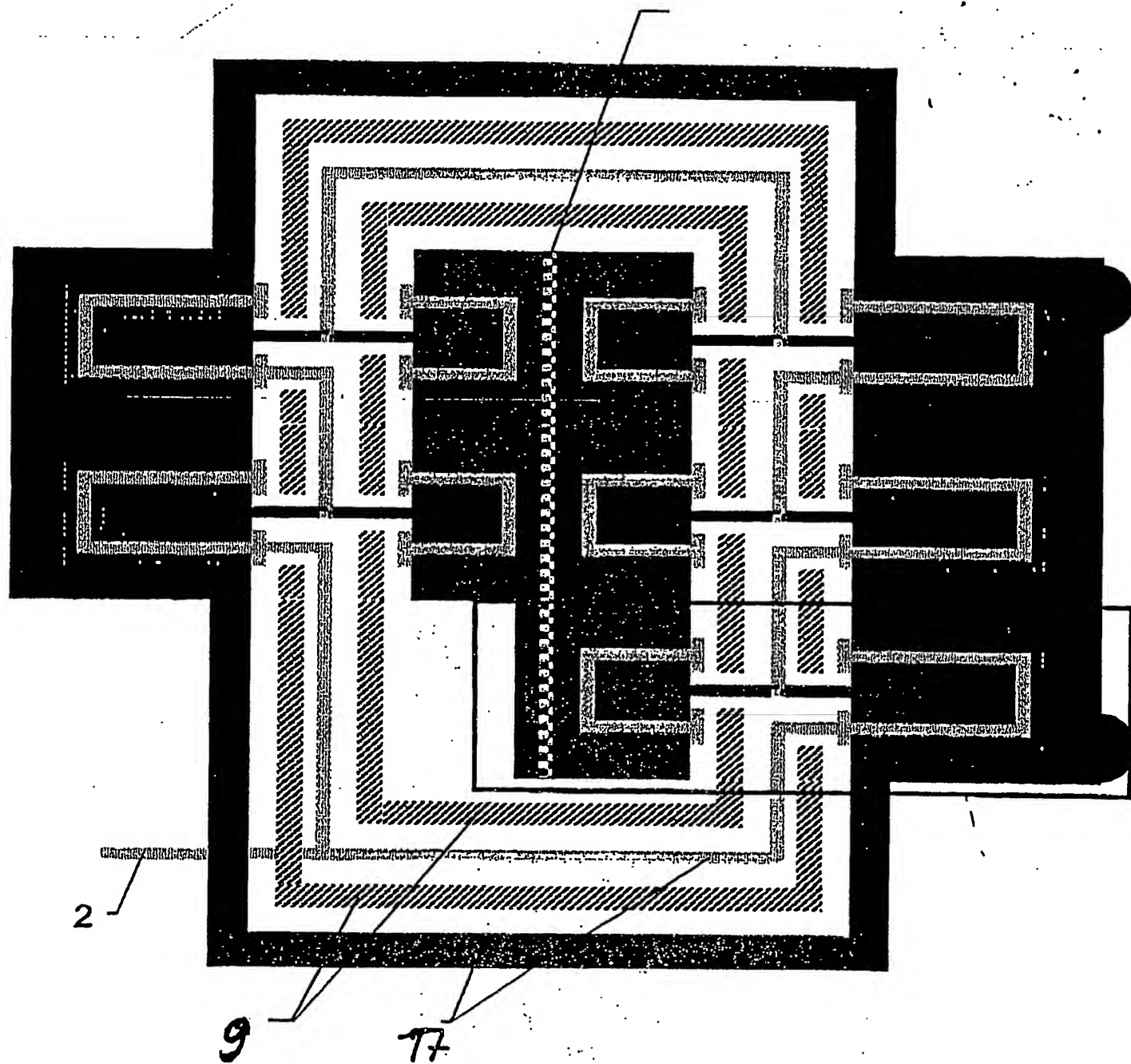
- 1: Source-Elektrode load OFET
- 2: Drain-Elektrode load OFET
- 3: Gate-Elektrode load OFET
- 4: Kanal des load OFETs
- 5: Drain-Elektrode drive OFET
- 6: Kanal des drive OFETs
- 7: Source-Elektrode drive OFET
- 8: Gate-Elektrode drive OFET
- 9: Löcher im Halbleiter

- 10a: Durchkontakt
- 10b: Durchkontakt
- 11: Ausgang
- 12a: Eingang 1
- 12b: Eingang 2
- 13: Kanal des 2. drive OFETs
- 14: Source-Elektrode 2. drive OFET
- 15: Gate-Elektrode 2. drive OFET



5/5

Figur 5



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**